

5.8.15 PATENTES

No.	FECHA DE SOLICITUD	TÍTULO	AUTORES	ESTADO ACTUAL
1	6 de marzo de 2015	Sistema y método para la comparación de huellas dactilares y palmares basadas en múltiples clústeres deformables de minucias coincidentes	Miguel Ángel Medina Pérez, Aytjami Morales Moreno, Miguel Ángel Ferrer ballester, Milton García borroto, Leopoldo Altamirano Robles	E. forma R1
2	27 de marzo de 2015	Montura cinemática de 6° de libertad	Daniel Ferrusca Rodriguez, Edgar Castillo Domínguez	E.Forma APROBADO
3	12 de mayo de 2015	Filtro de microondas de doble banda con bandas de paso independientes	José Luis Olvera Cervantes, Alonso Corona Chávez	E.Forma APROBADO
4	29 de mayo de 2015	Filtros diferenciales de microondas con resonadores de cuarto de onda para circuitos de alta velocidad	Alonso Corona Chavez, José Luis Olvera Cervantes, Carlos Saavedra	En Espera de E.Forma
5	29 de mayo de 2015	Sistema de transducción inteligente, compensado contra las variaciones de proceso de fabricación, voltaje, temperatura y envejecimiento.	Luis antonio Carrillo Martínez, Guillermo Espinosa Flores-Verdad	En Espera de E.Forma
6	2 de octubre de 2015	Celda solar basada en películas semiconductoras orgánicas e inorgánicas.	Andrey Kosarev	Examen de forma aprobado
7	11 de diciembre de 2015	Topología de circuito de un sistema conmutador automatizado para cargas resistivas y reactivas	Humberto Flores García	En espera de E.Forma
8	11 de diciembre de 2015	Dispositivo de prueba con arreglo en 2π para la medición de variables fotométricas, radiométricas y eléctricas de fuentes de luz artificial.	Humberto Flores García	En espera de E.Forma
9	11 de diciembre de 2015	Banco de pruebas con choque térmico	Humberto Flores García	En espera de E.Forma
10	11 de diciembre de 2015	Dispositivo de prueba con doble sensor móvil para efectuar mediciones fotométricas de fuentes de luz artificial.	Humberto Flores García	En espera de E.Forma